

附件_施工公告

2026/9/16 (三) 9:30-2026/9/18 (五) 17:00

公告

主旨：本中心光學nk膜厚儀環境建置_防震基座施作期間設備暫停服務通知

說明：配合100級無塵室光學nk膜厚儀環境建置_防震基座施工作業，範圍內設備將暫停服務，相關事項如下：

- 一、作業時間：9月16日(三) 9:30 至 9月18日(五) 17:00。
- 二、作業內容：進行100級無塵室光學nk膜厚儀環境建置_防震基座施工作業，作業期間範圍機台暫停服務。（影響範圍請參閱附件。）

三、暫停服務設備及附近走道禁止通行：

四族磊晶機台（RDT-005）

橢圓儀M2000（M25）

智慧終端離子性蝕刻機（E15）

後段化學機械研磨系統（C13）

四、注意事項：

若施工作業或機台暫停服務時間有任何變動，將另行公告通知。

五、聯絡資訊：

若光學nk膜厚儀環境建置_防震基座施工作業有任何疑問，

請洽：負責工程師 劉瑞敏

分機：7716

電子郵件：jmliu@niar.org.tw

